PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-269637

(43)Date of publication of application: 29.09.2000

(51)Int.Cl.

H05K 3/38 C25D 7/00 HO5K

(21)Application number: 11-073803

18.03.1999

(71)Applicant: FURUKAWA CIRCUIT FOIL KK

(72)Inventor: SUZUKI AKITO\$HI

FUKUDA SHIN

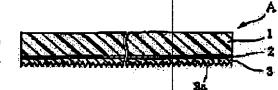
(54) COPPER FOIL FOR HIGH-DENSITY ULTRAFINE WIRING BOARD

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the joint strength to a substrate by laminating a peeling layer and electrolytic copper plating layer on the surface of copper foil whose surface roughness is equal to a specific value or less, and roughening the surface of the electrolytic copper plating layer.

SOLUTION: On one side of a copper foil 1, which is a carrier with surface roughness 1.5 μ or less, a peeling layer 2 and an electrolytic copper plating layer 3 are formed sequentially, and a surface 3a of the electrolytic copper plating layer 3 is roughened. The roughened surface 3a is stacked to a base material before the entire is thermally pressfitted, and the carrier copper foil 1 is peeled and removed, and the side of the electrolytic copper plating layer 3 which is to be jointed to the carrier copper foil 1 is exposed, where a prescribed wiring pattern is formed. Thus, the joint strength to the base material is improved, with not pinhole despite the small value for surface roughness.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

11,09,2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

05.09.2006

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

2006-024566

rejection

[Date of requesting appeal against examiner's decision 03.10.2006

of rejection]

[Date of extinction of right]

http://www19.indl.ncipi.go.in/PA1/result/detail/main/wAAAoragBBDA412269637P1.htm

2007/03/15

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開報号 特開2000-269637 (P2000-269637A)

(43)公開日 平成12年9月29日(2000.9.29)

(51) Int.CL'		識別記号	PΙ		5	
H05K	3/38		HOSK	3/38	В	42351
C 2 5 D	7/00		C26D	7/00	J	4K024
HOSK	1/09		H05K	1/09	A	5 B 3 4 3

等査験水 未開水 請求項の数4 OL (金 9 頁)

(21) 出頭響号	特數平11-73803	(71)出版人	591059710	
(ac) there	With the Brown (1984) and the	古利サーキットフォイルを		
(22)出版日	平成11年3月18日(1999.3.18)		東京都千代田医神田錦町1丁目8番地9	
		(72)発明者	鈴木 昭和	
			樹木県今市市荒沢601番地の2 古河サー	
			キットフォイル株式会社内	
		(72)発明者	福田 伸 : : : : : : : : : :	
	.•		栃木県今市市荒沢601番地の2 古何サー	
		i	キットフォイル株式会社内	
		(74)代理人	100078682	
			弁理士 浄国 華 (外2名)	
			•	

最終質に続く

(64) 【発明の名称】 高密度超微細配線极用網循

(57)【嫈約】

【課題】 基材との接合強度が高く、高密度超微細配線の形成が可能である多層ブリント配線基板用のキャリヤー付き銅箔を提供する。

【解決手段】 表面粗き:R z が 1.5 μ m以下の網補 をキャリヤーとし、その表面に刺競響と電解網めっき層 をこの順序に設層してなるキャリヤー付き鋼管であっ て、設電解網めっき層の表面が粗化面とされていること を特徴とする。



갑제 5 호증

(2)

特開2000-269637

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面粗さ:R z が1.5 µ以下の網箱をキャリヤーとし、その表面に剥離層と電解網めっき層をとの順序に積層してなるキャリヤー付銅箱であって、該電解網めっき層の表面が粗化面とされているととを特徴とするキャリヤー付き網額。

(請求項2) 前記のキャリヤーとしての飼箔が、圧延 網箔又は延解網箔である翻求項1に記載のキャリヤー付 き網箔。

【請求項3】 前記の剝離版がクロムめっき、鉛めっき 10 又はニッケルめっきの層である請求項1又は2に記載の キャリヤー付き網箔。

【請求項4】 前記電解網めっき層の租化面が、Bステージ状態の絶縁樹脂層で更に被覆されている請求項1乃至3のいずれか1項に配載のキャリヤー付き網箔。

【発明の詳細な説明】

(0001)

【発明の属する技術分野】本発明はブリント配線基板の 製造時に用いるキャリヤー付き銅箔に関し、特に高密度 超微細配線の多層ブリント配線基板の製造に用いて好適 20 なキャリヤー付き網箔に関する。

[0002]

【従来の技術】ブリント配線基板は、次のようにして製造されている。まず、ガラス・エボキシ樹脂やポリイミド樹脂などから成る電気絶縁性の基板の表面に、表面回路形成用の薄い銅箔を置いたのち、加熱・加圧して顔張り積層板を製造する。

【0003】ついで、その額限り積層板に、スルーホールの穿設、スルーホールめっきを順次行ったのち、該銅 張り積層板の表面にある鋼管にエッチング処理を行って 30 所望する線観と所能する線間ビッチを備えた配線パターンを形成し、最後に、ソルダーレジストの形成やその他の仕上げ処理が行われる。

(0004) このとき用いる網箱に対しては、基材に熱圧着される側の表面を組化面とし、この粗化面で酸基材に対するアンカー効果を発揮させ、もって酸基材と制着との接合強度を高めてブリント配線基板としての信頼性を確保することがなされている。

【0005】更に最近では、鋼箔の粗化団を予めエポキン樹脂のような接着用樹脂で被覆し、該接着用樹脂を半 40 硬化状態 (Bステージ) の絶縁樹脂窟にした樹脂付き鋼箔を表面回路形成用の鋼箔として用い、その絶縁樹脂層の側を基材に熱圧着してブリント配線基板、とりわけ多層ブリント配線基板を製造するととが行われている。

が要求されるようになった。例えば半導体パッケージに 使用されるプリント配線基板の場合には、線幅や機間ピッチがそれぞれ30μmm後という高密度極微細配線を 有するプリント配線基板が要求されている。

【0007】 このようなブリント配線形成用の飼箱として厚い飼箱を用いると、基材の表面までエッチングするために必要な時間が長くなり、その結果、形成される記様パターンにおける側壁の垂直性が崩れて、次式: Ef=2H/(B-T)

(ここで、日は餌箱の厚み、Bは形成された配線パターンのボトム幅、Tは形成された配線パターンのトップ幅である)で示されるエッチングファクタ(Ef)が小さくなる。このような問題は、形成する配線パターンにおける配線の線幅が広い場合にはそれほど深刻な問題にならないが、線幅が狭い配線パターンの場合には断線に結びつくことも超こり得る。

【0008】一方、樽い銅箔の場合は、確かにE?値を大きくすることができる。しかしながら、基材との接合強度を確保するためにこの飼箔の基材側の表面は粗化面になっており、この粗化面の突起部が基材に喰い込むため、この喰い込んだ突起部を完全にエッチング除去するためには長時間エッチング処理が必要とされる。酸喰い込んだ突起部を完全に除去しないと、それが残損となり、配線パターンの線間ビッチが狭い場合には絶縁不良を引き起こすからである。

【0009】したがって、該喰い込んだ突起部をエッチング除去する通程で、既に形成されている配線パターンの側旋のエッチングも進行してしまい、結局はEf値が小さくなってしまう。

0 【0010】薄い飼箔を用いる場合、その表面組度を小さくすればとのような問題を解消できるととは事実であるが、その場合には顕箔と基材との接合強度は小さくなるため信頼性に富むファインな配線パターンのブリント配線基板を製造することは困難である。

【0011】また、薄い飼育の場合は、その機械的独度が低いので、ブリント配線基板の製造時に賦や折れ目が発生しやすく、更には飼管切れを起こすとともあり、取り扱いに細心の注意を払わなければならないという問題もある。

10 【0012】このように、Ef値が大きく、かつ基材との接合態度も高いファインな配線パターンが形成されているプリント配線基板を製造することは、実際関係として、かなり困難である。とくに、線間や線幅が30μπ前後の高密度極強細配線の配線パターンを市販されている銅箔を用いて形成することは事実上不可能であり、それを可能にする銅箔の開発が強く望まれているのが実状である。

【0013】とうしたファインパターン用途に使われる 铜箔としては、厚さ 9μ m以下、特に 5μ m以下の铜箔が 油ルでいる。 (3)

特開2000-268B37

【0014】とのようなファインパターン用途に使われ る極薄銅箔の製造方法としては、下記の方法が知られて いる。

3

【0015】(1) 回転するTi又はSUSドラム上に極 薄銅箔を電着し筬銅箔を剥離する方法。

【0018】(2) アルミニウム箱上に陽極酸化処理によ り酸化アルミニウムを被覆し、との被膜上に極薄鋼箱を 電着し、基材と加熱・加圧して張り合わせた後、酸アル ミニウム箔を機械的に剥離・除去する方法。

【0017】(3) アルミニウム箔又はアルミニウム合金 箔の表面に亜鉛めっきを施し、更にその上に価値飼箔を 電着し、基材と加熱・加圧して張り合わせた後、酸アル ミニウム箱又はアルミニウム合金箱を化学的に溶解・除 去する方法。

【0018】(4) 表面が鉄又は鉄合金よりなる箔状漿材 をキャリヤーとし、ピロリン酸師電解浴を用いてその上 に極薄銅箔を電着し、基材と極薄銅箔を接着剤により接 着した後、キャリヤーである酸鉄植又は鉄合金箔を機械 的に剥削・除去する方法。

【0019】(5) キャリヤーとなる電解網結の光沢面上 に剥離層を被覆し、更に該剥離層の表面に極薄網箔を電 着し、基材と加熱・加圧して張り合わせた後、キャリヤ 一である電解録箱を機械的に剥離・除去する方法。

【0020】しかし、これらの方法では、高品位の極薄 調箱を得ることができず、又、ブリント配線板を製造す る場合においても種々の不都合を生じる。

【0021】(1)の方法にあっては、得られる極薄網箔 にピンホールやマイクロポロシティーが多く、また陸極 ロールより剝離した極薄飼箱はシワ・破れ等を起こしや すくその取扱いが困難な為、実用化されていない。

【0022】(2)の方法では、酸化アルミニウム上に銅 をめっきするので、得られる極薄銅箔に多くのピンホー ルやマイクロボロシティーの欠陥がみられる。

【0028】(3)の方法にあっては、得られる極薄銅箔 のピンホールやマイクロポロシティーは(2)の方法で得 られるものより少ないがまだかなりあり、更に、基板と 脹り合せた後でアルミニウム又はアルミニウム合金と亜 鉛とを化学的に溶解・除去する工程を必要とし、その結 果との工程より排出される排液の処理等に費用が掛る、 という欠点を有する。

【0024】(4)の方法によれば、極薄鋼箔のピンホー ルヤマイクロポロシティーは(2)の方法で得られるもの よりはるかに少ない。しかし、鉄又は鉄合金上にピロリ ン酸銅電解浴を用いて極薄銅箔の電着を行うため、ビロ リン酸銅鑑解浴の電流密度がせいせい0.5~5.04/ と非常に小さいことから生産性が悪い。また、使 用後、鉄又は鉄合金箔は鉄屑となるため不経済で、この 方法は現在工業的には実用化されていない。

【0025】(5)の方法が現在工業的に行われている方 法である。との場合もピンホールやマイクロポロシティ 50 aを基材(図示せず)に重ね合わせたのち全体を熱圧着

ーは(2)の方法で得られるものよりはるかに少ないが依 然として存在し、また、キャリヤーとしての電解銅箔の 上に1μm以下の剥離層をめっきしてから銅を折出させ るので、5 μπ程度の頻厚みではキャリヤーとしての電 解銅箔の光沢面の形状をそのまま引継ぎ、出来上がる5 им個めっき層のマット面はかなり粗いものとなってし まう。キャリヤーとしての電解網箱の光沢面は平滑に見 えるが、Rzは約2μm前後で、この上に5μmの鋼めっ きを行うと該調めっき層のRェは3μm程度になってし まう。更に、基板との接着性を高めるために粗化処理を 施すと表面粗さが大きい飼箱になってしまう。とうした ビンホールとマット面の粗さのために、この方法により 製造された網絡は、要求レベルの高い最近のファインバ ターン用銅箔には向かない。

[0028]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来の極薄 鋼箱における課題を解決せんとしてなされたものであ り、線幅や線間ピッチが30μ前後のファインな配線パ ターンの場合であっても大きいET値と、基材との高い 接合強度を英環できるのは勿論のこと、取り扱いも容易 であるキャリヤー付き飼管を機供することを目的とす 200 *3*

[0027]

40

【課題を解決するための手段】本発明は、キャリヤー付 鋼箔であって、表面粗さ:Rzが l . 5μ以下の銅箔を キャリヤーとし、その表面に剥離層と電解網めっき層を との順序で積層してなり、該電解鋼めっき層の表面が粗 化面とされていることを特徴とする(以下、この網箔を 「第一の銅箔」という)。

【0028】ととで、前記のキャリヤーとしての嗣籍が 圧延銅箔又は電解鯛箱であってよい。なお、電解鯛箱に あっては、その上に刺離層が形成される表面は、前記の 条件が満足される限りにおいてマット面であってもよい し、光沢面であってもよい。

【0029】前記の剥離層としては、クロムめっき、鉛 めっき又はニッケルめっきの層であることが好ましい。 【0030】更化、前配電解鋼めっき層の粗化面が、B ステージ状態の絶縁が脂層で更に被覆されているもの (以下、との銅箔を「第二の鏑箔」という) であっても よい。

【0031】なお、表面組さ:Rzとは、JISB06 012で規定する10点平均組さのことである。 [0032]

[発明の実施の形態]まず、本発明の第一の網箔の一例 を図1に示す。第一の銅箔:Aはキャリヤーとしての銅 箱1 (以下、「キャリヤー銅箔」と言う) の片面に、剝 離暦2と電解鋼めっき層3がこの順序で形成されたもの であって、該電解網めっき層の表面3 aが粗化面になっ ている。そして、この第1の顕箔:Aは、その粗化面3

(4)

特購2000-269637

し、ついでキャリヤー飼箱 1 を剥離・除去して該電解鋼 めっき層の該キャリヤー飼稿との接合側を表出せしめ、 そとに所定の配線パターンを形成するという酸様で使用 される。

【0033】キャリヤー飼籍1は前記の薄い電解鋼めっき層3を基板と接合するまでバックアップする補強材 (キャリヤー)として機能する。更に、剝離層2は、前記の電解鋼めっき層3と酸キャリヤー飼箔を分離する際の影離をよくするための層であり、酸キャリヤー鋼箔をきれいにかつ容易に剝がすことが出来るようになっている(酸剥離層は酸キャリヤー鋼箔を剥離除去する際に酸キャリヤー鋼箔と一体的に除去される)。

【0034】とこで、キャリヤー領籍1の表面組さにより、その上に被覆される剥離層2の表面の均一性が影響を受ける。組さが大きいほど均一性が悪く、ピンホールの多いめっきとなり、この上に形成する電解網めっき層3と眩キャリヤー銅箔との剥離性のばらつきが大きなる。極端な場合には一部分は剥がれるが、一部分は剥がれないという現象が発生する。該キャリヤー鋼箔の表面の均一性が無く、ピンホールの多いめっきとなる。従って、この上に形成する電解鏡めっき贈3と該キャリヤー銅箔との剥離性のばらつきが大きくなる。夏に、電解鋼めっき層3がキャリヤー鋼箔1の凹凸の凹部に食い込むので食キャリヤー鋼箔の酸電解鋼めっき層からの剥離強度が大きくなる。

【0035】また、キャリヤー銅箔1の食面粗さは、鶯 解鯛めっき層3のピンホールやその表面3gの粗さにも 影響する。設キャリヤー網結1の表面組さが組いと設置 解鋼めっき層にピンホールが多くなり、更にその表面3 2の狙さも増大して、機幅や線間ピッチがそれぞれ30 μm前後という高密度極微細配線を有するプリント配線 **基板には使用することが出来ない飼箔となってしまう。** との点においても飲中ャリヤー銅箔の表面組さは、Rz として1.5μ収下であることが好ましいのである。 【0036】キャリヤー銅箔1自体、厚さは10 umか 5200 μm位が適当である。とれより**薄**いとキャリヤ 一としての用をなさなくなる。一方とれより厚い場合、 キャリヤーとしての機能上問題はないが、剥離層の形成 40 及び電解銅めっき層の形成のために連続してめっきする 場合、連続めっきライン内での笛の張力を大きくする必 要があり、大がかりな設備となり好ましくない。

【0037】キャリヤー網結の表面粗さがRzとして 1.5μ以下のものを得るために最も好選なものは圧 延網倍である。圧延網結の場合、製造時の圧延ロールの 粗度により影響を受けるが、Rzとして1.0μ以下 のものを市場より入手するのはさほど困難ではない。 【0038】この他には、鏡面光沢が出るようなめっき ドラムの表面のRzを1.5μm以下に抑えたドラムにより製箔を行った電解銅箔の光沢面をその上に剥離層2を形成するための表面としてもよい。

【0039】本発明における剥離層2は、クロム、鉛又はニッケルのような金属のめっき層であることが好ましい。酸剥離層の上に電析させて電解網めっき層を形成するには、生塵性の面で硫酸/硫酸網浴を使用するのが最も適している。但し、酸剥離層の構成金属は耐酸性を有したものであることが必要である。また、基材と熱圧着後に極薄の銅箔からきれいにかつ容易に剝がれることが必要である。

【0040】クロムは鋼の上に電着した場合には強固な結合力をもつが、クロムをめっきした上に更に銅をめっきした場合にはクロム層上に形成した鋼はきれいに別がれ、鋼の側に全くクロムが残らず補助の剝離層を全く必要としないので、剝離層標成材料としては最も好ましいものである。これは、クロムめっき時に同時にその最外層にクロム酸塩の被腹が形成されているためと考えられる。一方、鉛めっきにて形成した剝離層の場合には、キャリヤー鋼箱を剝離・除去した後、電解鋼めっき層3の設剝離層との接合側の表面上に薄く鉛の痕跡が残る傾向があるのでとの点に留意する必要がある。また、ニッケルめっきにて形成した剝離層の場合には、クロム酸塩のような補助剝離層を設剝離層上に更に形成する必要がある。

【0041】クロムめっきにて形成した制離層は、その厚さが0.1μ収入でも設剥離層上の餌(電解網めっき層3)はきれいに剥がれる。とれ以上の厚みであっても勿論問題はないが、3μ収上になると剥離性が良すぎて、該剝離層の上に電析・形成せしめる設電解網のっき層が箔の取り扱い時に剥離するようなととがある。【0042】本発明の方法によれば、クロムめっきにて形成した剥離層2は、キャリヤー含身の表面が平滑であるためその表面の均一性が良好であり、通常の表面が組いキャリヤーを使用した場合に比較して、ピンホールの少ないめっきとなる。更に、設剝離層の上に形成する電解網めっき層3の設剝離層との間の剥離強度は充分に低く、しかも鞍電解網めっき層の表面のばらつきが少なく安定している。

【0043】クロムからなる剥骸層2のめっき形成後、 設別能量の表面に更に端解制めっき層3をめっき形成する。極薄網箔の厚みは通常9μm以下、5μm程度が要求 されるが、本発明の極薄鋼箔はキャリヤーの表面が平滑 であるため、技能解銅めっき層のピンホールが少なく、 また設理解網めっき層の表面3gの粗さも小さくて平滑 であるのが特徴である。表面3gの粗さが大きいと、と のあとに行う粗化処理によって更に表面3gが組くなっ てしまい、ファインバターン用の銅箔として適さなくなってしまう。

浴を使用して製箔を行った電解銅箔のマット面又はTi 50 【0044】ついて電解鋼めっき層3の形成後に、その

(5)

表面3 a を観化面にする。具体的には、軟電解網めっき層の形成における最終段階で、浴組成や浴温、電流密度や電解時間などを変化させることにより、既に形成されている銅めっき層の表面に0.2~2.0 μπ程度の飼粒子を突起物として折出させる(この処理を通常「粗化処理」と呼んでいる)。このような処理によって電解額めっき層の表面を粗化面にするのは、この第1の銅箔Aを基材に終圧着したときに基材との間の接合強度を高めるためである。

【0045】との第1の網管Aにおいては、粗化面3a 10の上に更にニッケル層、亜鉛層をとの順序で形成するととが好ましい。

【0046】 この亜鉛層は、第1の銅箔Aと基材とを熱圧着したときに、電解銅めっき層3と基材樹脂との反応による該基材樹脂の劣化や電解鯛めっき層3の表面酸化を防止して基材との接合強度を高める側きをし、更には、該電解鋼めっき層の担化面3aの突起部が基材に喰い込んでいる場合、該突超部と基材との界面に存在している亜鉛の働きで該突超部の鋼がエッチングされやすくなり、もってEf値を向上させる。またニッケル層は、該第1の銅箔Aの基板への熱圧着時に該距船層の亜鉛が該電解鋼めっき層側へ熱拡散することを防止し、もって 亜鉛層の上記機能を有効に発揮させる働きをする。

【0047】なお、これらのニッケル層や亜鉛層は、公知の電解めっき法や無電解めっき法を適用して形成すればよい。また、該ニッケル層は純ニッケルで形成してもよいし、6重量%以下のリンを含有する含リンニッケルで形成してもよい。

【0048】また、単鉛層の表面に更にクロメート処理を行うと、酸表面に酸化防止層が形成されるので好まし 30 い。適用するクロメート処理としては、公知の方法に従えばよく、例えば、特開昭80-86884号公報に関示されている方法をあげることができる。クロム量に換算して0.01~0.2mg/cml程度のクロム酸化物とその水和物などを付着させることにより、銅箔に優れた防鎖能を付与することができる。

【0049】また、前記のクロメート処理した表面に対し更にシランカップリング材を用いた表面処理を行うと、銅箔表面(基板との接合側の表面)には接着剤との銀和力の破い官能基が付与されるので、鉄銅箔と基材との接合強度は一層向上し、銅箔の防鎖性、耐熱性を更に向上するので好適である。

【0050】用いるシランカップリング材としては、例えばビニルトリス(2-メトキシエトキシ)シラン、3-グリシドキシブロビルトリメトキシシラン、N-(2-アミノエチル)-3-アミノブロビルトリエトキシシランなどをあげるととができる。とれらのシランカップリング剤は遺常0.001~5%の水溶液にし、これを銅箔の表面に数布したのちそのまま加熱乾燥すればよい。なお、シラ

ンカップリング剤に代えて、チタネート系、ジルコネート系などのカップリング剤を用いても同様の効果を得る ことができる。

【0051】第1の銅箔Aは上記したような構成になっているので、基材との接合強度は大きく、またファインな配線パターンの形成も可能である。そして、回路形成用の鋼箔は全体で8μ両/下という極薄であっても、それは剛性に富んだキャリヤー鋼箔により補強されているので、取り扱い時に酸や折れ目を生ずるととはない。

【0052】次に、本発明の第2の網箱を説明する。この第2の網籍Bは、図2に示すように、図1に示した第1の網箱Aにおける框化面3gを接着用樹脂で被覆し、該接着用樹脂の半硬化状態の絶縁樹脂層4が該銅器に密着・接合した構造になっているものである(以下、「樹脂付き鋼箔」という)。ことでいう半硬化状態とは、いわゆるBステージ状態であって、その表面に指で触れても粘着感はなく、該絶縁樹脂層を重ね合わせて保管するととができ、更に加熱処理を受けると硬化反応が起こる状態のことをいう。

20 【0053】との絶縁樹脂層4の形成には熱硬化性樹脂が用いられる。その種類は格別限定されるものではないが、例えば、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、多官能性シアン酸エステル化合物などを好速なものとしてあげるととができる。

【0054】とれらの樹脂を例えばメチルエチルケトン (MEK),トルエンなどの溶剤に溶解して樹脂液とし、これを電解網めっき層3の粗化菌3aに例えばロールコータ法などによって途布し、ついで必要に応じて加熱乾燥して溶剤を除去しBスチージ状態にする。乾燥には例えば熱風乾燥炉を用いればよく、乾燥温度は100~250℃、好ましくは130~200℃であればよい。

【0055】との徴脂付き翻箔 Bは、その絶縁樹脂層 4 を基材(図示せず)に重ね合わせたのち全体を熱圧着して眩絶縁樹脂層を熱硬化せしめ、ついでキャリヤー銅箔 1 を剝離して電解鏡めっき層 2 を表出せしめ(当然に表出するのは該電解鏡めっき層の剝離層 2 側の表面である)、そとに所定の配線パターンを形成するという態様で使用される。

0 【0056】 この樹脂付き飼育Bを使用すると、多層ブリント配線基板の製造時におけるブリブレグ材の使用枚数を減らすことができる。しかも、絶縁樹脂層4の厚みを層間絶縁が確保できるような厚みにしたり、ブリブレグ材を全く使用していなくても銅器り積層板を製造するととができる。またこのとき、基材の表面に絶縁樹脂をアンダーコートして表面の平滑性を更に改善するとともできる。

げるととができる。とれらのシランカップリング剤は遺 【0057]なお、プリプレグ材を使用しない場合と 常0.001~5%の水溶液にし、とれを銅箔の表面に は、プリプレグ材の材料コストが節約され、また積層工 数布したのちそのまま加熱乾燥すればよい。なお、シラ 50 種も簡略になるので経済的に有利となり、しかも、プリ (6)

特購2000−269637

た。ついで、俗(2)を用い、浴過 8 0 ℃,電流密度 2 0 A /dfの条件下で?. 0秒間のめっき処理を行い、酸調粒 子を被覆する緻密な鯛のカブセルめっき層を形成した。

10

との後、更に浴(1)を用いた処理と浴(2)を用いた処理を もう一度繰り返し行って、図1に示したキャリヤー銅符 付き飼箔A1を得た。

【0066】との時点で電解銅めっき層3の表面を顕微 鏡観察したところ、全面に微粒子状の突起物が形成され ている粗化面になっていた。との突起物の粒子径の最大 値は1. 8 μm. 最小値は0. 7 μmであり、Rz値は 2. 0 μπであった。

【0087】ついで、この組化面3aの上に次のように してニッケル層、亜鉛めっき層をこの順に形成した。 【0068】 ここで、強浴したメッキ浴の組成は下記の とおりである。

・ニッケルめっき裕:硫酸ニッケル六水塩240g/L。 塩化ニッケル六水塩45g/L,ホウ酸30g/L,次亜リン 酸ナトリウム5q/L

・亜鉛めっき裕:硫酸亜鉛七水塩24g/L、水酸化ナト

【0088】前記のキャリヤー飼稿付き鋼箱A1の組化 面に、ニッケルめっき浴の浴温を50℃とし、対極にス テンレス鋼板を開い、電流密度 O. 5 A/dmlで 1 秒間の ニッケルめっきを行い、粗化面に厚みが約0.02mg/d ばの含リンニッケルめっき層を形成し、更にその上に、 亜鉛めっき浴の浴温を25℃とし、対極にステンレス鋼 板を用い、電流密度 O. 4 A/dm² で 2 秒間の亜鉛めっき を行い、厚みが約0.20mg/dm の亜鉛めっき層を形成 して図2に示したキャリヤー網絡付き網絡A2を得た。 【0070】ついで、との銅箔を水洗したのち、三酸化 クロム1g/L水溶液(液温:55℃)に5秒間浸漬して クロメート処理を行い、水洗乾燥してキャリヤー鍋箱付 き銅箔A3を得た。

【0071】更に、キャリヤー網箱付き鋼箔A3を、ビ ニルトリス(2 - メトキシエトキシ)シラン2g/Lの水 溶液に5秒間浸渍したのち取り出し、温度100°Cの温 風で乾燥してシランカップリング剤処理を行いキャリヤ 一銅箔付き銅箔A4を得た。

[0072] 前紀のキャリヤー銅籠付き鍋箔A4を縦3 40 00mm、 機300mmに切断したのちその粗化面3aの側 の面がそれに対向するように、厚みlmのガラス繊維エ ポキシブレブリグシート(FR-4)の上に配置し、全 体を2枚の平滑なステンレス網板で挟み、温度170 で、圧力 5 0 kg/cm で 8 0 分間熱圧着し、 更にキャリヤ 一銅箔1 (正確には削離層2と共に)を剝離して厚み1 mの片面網膜り積層板を製造した。

【0073】この片面鋼張り積層板の表面の鋼層につい て、下記要傾にてエッチング特性と、プレプリグ材との 接合独度を測定した。

5 秒間の観化処理を行い、その表面に銅粒子を析出させ 50 ・エッチング特性:片面銅張り積層板の電解銅めっき層

プレグ材の厚み分だけ製造される多層ブリント配線基板 の厚みは薄くなり、1層の厚みが100世以下である 価薄の多層ブリント配線基板を製造することができると いう利点がある。

【0058】との絶縁樹脂層4の厚みは20~80 µm であることが好ましい。

【0059】絶縁樹脂層4の厚みが20μmより輝くな ると、接着力が低下し、プリプレグ材を介在させること なくこの樹脂付き鋼箔を内層材を備えた基材に積層した ときに、内層材の国路との間の層間絶縁を確保するとと 10 が困難になる。

【0080】一方、絶縁樹脂層4の厚みを80μmより 厚くすると、1回の途布工程で目的厚みの絶縁樹脂層を 形成することが困難となり、余分な材料費と工数がかか るため経済的に不利となる。更には、形成された絶縁樹 脂層はその可撓性が劣るので、ハンドリング時にクラッ クなどが発生しやすくなり、また内層材との熱圧着時に 過剰な樹脂流れが起とって円滑な積度が困難になる。

【0081】更に、との樹脂付き鋼箔Bのもう一つの製 品形態としては、粗化面3 a を絶縁樹脂層で被覆し、半 20 リウム8 5 g/L 硬化状態とした後、ついでキャリヤー網箱1を剝離し て、キャリヤー鋼箔1が存在しない樹脂付き鋼箔の形で 製造することも可能である。

[0062] 突施例1

幅5 0 0 mm、厚み100μmの圧延銅箔(キャリヤー銅 箔1)の片面にクロムの電解めっきを連続的に行って厚 み0.05 μmのクロムめっき層(剝離層2)を形成し た。使用した圧延飼箔の表面粗度(10点平均粗き:R z)は0.8μmであった(JISB0601で規定す る方法によって測定した)。ついで、とのクロムめっき 30 層の上に下記の条件で銅の電解めっきを行って厚み5 μ 10つ電解網めっき層3を形成した。

・裕組成:金属銅80g/ヒ、硫酸100g/ヒ、塩化物イオ ン3 Oppm(NaClとして), ヒドロキシエチルセル ロース5 ppm

· 浴温:58°C.

·対極: DSE、

・電泳密度:50A/dm2。

得られた電解闘めっき層3の表面租度(10点平均表面 租度: R z)は1.2 μπであった。

【0063】との延解銅めっき層3の表面に更に下配の 操作を行って粗化面を形成した。

【0084】まず、主成分が金属鋼:20g/L 硫酸: 100g/Lから成る組成の電析浴を建浴した(とれを浴 (1)とする)。また、同様に主成分が金属銅:60 q/L, 硫酸:100g/Lから成る電析浴を建裕した(これを浴 (2)とする)。

【0085】前記の電解銅めっき層3に対し、浴(1)を 用い 浴温35℃,電流密度40人分の条件下で3.

(7)

בר

3の表面(表出面)に厚み13 μmの鋼めっきを施した のち縦100mm、横100mmの試料を切り出した。 酸試 料の銅めっき着の上に、厚み2、5μmのレジスト酸を 形成したのち線幅35 μm, 線間ビッチ25 μmの直線平 行パターンを描画現像した。ついで、塩化第二鉄2.0 モル/に 塩酸0. 4モル/Lから成るエッチャントをスプ レーしてエッチング処理を行い配線パターンを形成し

【0074】なお、エッチング時間は、同一積層板を用 いて予備試験を行い、配線パターンの基部に残弱が認め 10 られなくなるまでの最適時間を調べ、当該時間を採用し た.

【0075】得られた配線パターンにつき、ショート部 と切断部の有無を顕微鏡観察した。いずれも存在しない ものを良好とした。

【0076】・接合強度:片面鋼張り復階板から試料を 切りだし、その試料につき、JISCB511で規定す る方法に準拠して測定試料幅10㎜で引き剥がし強度を 測定した。なお、この値が O. 8 kgf/cm以上であるもの は良品と判定される。

【0077】またキャリヤー付き鋼箔Aのキャリヤー銅 **箱**]と電解顔めっき層3間の接合強度(キャリヤー接合 強度)の測定と電解鋼めっき層3のピンホール及びマイ クロポロシィティ存在の有無の観察を以下のようにして 行った。

【0078】・キャリヤー接合強度:キャリヤー付き銅 箔Aから試料を切りだし、その試料につき、J J S C B 511で規定する方法に準拠して測定試料幅10mmでキ ャリヤー飼着1から電解網めっき買3を引き剝がし、両 0.05 kgf/cmであるものは刷触容易とされる。

【0079】・ピンホール、マイクロポロシィティの存 在有無:キャリヤー調箱付き銅箔Aから縫200㎜、横 200mmの試料を切り出し、粗化面3aの側に粘着テー ブを張り付け、電解網めっき層3をキャリヤー網箔1か **ら引き剥がした。との後、電解鋼めっき層3の表面に赤** 色の浸透液(マーテック(株)製 UP-S丁)を塗布 し、5分後に電解師めっき層3の基側にしみ出す浸透液 により、ピンホール、マイクロポロシィティの有価を判 定した。

【0080】測定結果を表1に示す。

【0081】実施例2

エピクロン 1 1 2 1 - 7 5 M (商品名、大日本インキ化 学工業(株)製のビスフェノールA型エポキシ樹脂) 30重電部と、ジシアンジアミド2、1重量部と、2-エチルー4-メチルイミダソール0.1重量部と、メチ ルセロソルブ20重量部とを混合して熱硬化性の樹脂ワ ニスを調製した。シランカップリング剤処理が終了した 実施例1のキャリヤー飼箔付き銅箔A4の表面に、該樹 に鈴布したのち、温度160℃で5分間熱処理してBス テージの絶縁樹脂層にし、図2に示した樹脂付き鋼箔B を製造した。

57

【0082】この樹脂付き銅箔Bを用いて実施例1の場 台と同様にして片面銅镊り積層板を製造し、そのエッチ ング特性、接合強度を評価した。また、実施例1と同様 にしてキャリヤー接合強度を測定した。なお、ピンホー ル、マイクロポロシィティの有無は、樹脂塗布後では、 仮にあったとしても樹脂によって埋まってしまい、正確 な評価にならないので省略した。結果は表1のとおりで

【0083】実施例3

下記組成の光沢めっき浴により、幅500mm 厚み35 umの電解鋼箱を作製した。電解鋼箱製造装置は一般的 に行われている方法によった。すなわち、回転するドラ ム状のカソード(表面はSUS又はチタン製)と該カソ ードに対して同心円状に配置されたアノード(鉛又は貴 金属酸化物被覆チタン電極)からなる装置に、光沢めっ き浴を流過させつつ両極間に電流を流して、酸カソード 20 表面に所定の厚さに鍋を折出させ、その後酸カソード表 面から餌をはぎ取り銅箔を作製した。

【0084】·浴組成:金属銅55g/L,硫酸55g/L, 塩化物イオン9 Oppm (NaC1として)、装飾用光沢 銅めっき添加剤(日本シェーリング製カバラシド21 0:メーキャップ刺5ml及び光沢剤AO.5ml含有)。

· 裕温: 27 C、

·電流密度: 6 A/du?。

【0085】得られた電解銅箔のマット面(めっき液と 接していた部分)の表面粗度を測定したところ、Rzは 審問の接合強度を測定した。なお、との値がΟ,Ο2~ 3D 1.1μmであった。ついで、との上にクロムの電解め っきを連続的に行って厚みO. O 5 μmのクロムめっき 順(剝離層2)を形成した。 このクロムめっき層の上に 下記の条件で銅の電解めっきを行って厚み5 unの電解 銅めっき層3を形成した。

> ・浴組成:金属銅80g/L,硫酸100g/L.塩化物イオ ン30ppm(NaClとして)、ヒドロキシエチルセル ロース5 pon.

·浴温:58℃、

·対極:DSE、

·電流密度:50A/cm。

得られた電解調めっき層3の表面粗度:Rzは1、8μ mであった。

【0086】との後、実施例1と同様にして、電解銅め っき層3の表面3aに粗化処理を施し、Rz=2,6μ nのキャリヤー鋼箔付き鋼箔を得た。ついで、この粗化 面の上に実施例1と同様にしてニッケルめっき、亜鉛め っき、クロメート処理、シランカップリング利処理をと の腹に施した。

【0087】このキャリヤー飼箱付き銅箔Aを用いて爽 脂ワニスをロールコータで厚み8.0mg/tmlとなるよう 50 起倒1の場合と同様にして片面調張り積層板を製造し、

(8)

特開2000-269637

14

1.5

そのエッチング特性、接合強度を評価した。また、実施例1と同様にしてキャリヤー接合強度、ピンホール、マイクロポロシィティの有無を評価した。結果は表1のとおりである。

【0088】 突旋例 4

回転するドラム状のチタン製力ソードの表面(鏡面研磨 実施)上に下記の組成のめっき浴により飼を析出させ幅 500mm、厚み85μmの無解銅箔を作製した。

- ・浴組成:金属鋼90g/L,硫酸100g/L,塩化物イオン30ppm(NaClとして),ヒドロキシエチルセルロース5ppm
- · 浴温:58℃、
- · 雜捷密度: 5 0 A/dm

電解網看の光沢面 (チタンカソードと接していた面) を 測定したところ、R2は1.2μmであった。

【0089】ついで、との上にクロムの電解めっきを連続的に行って厚み0、05μmのクロムめっき層(剝離層2)を形成した。このクロムめっき層の上に下記の条件で銅の電解めっきを行って厚み5μmの電解網めっき層3を形成した。

・浴組成: 金属銅80g/L, 硫酸100g/L, 塩化物イオン30ppm (NaClとして), ヒドロキシエチルセルロース5 ppm。

浴温:58℃、対極:DSE、電流密度:50A/dmf。 得られた電解網めっき層3の表面粗度:Rzは1.8μ mであった。

【0090】との後、実施例1と同様にして軽解論めっき層3の表面3aに粗化処理を施し、Rz=2.5μmのキャリヤー網絡付き網絡を得た。ついて、この粗化面の上に実施例1と同様にしてニッケルめっき、亜鉛めっき、クロメート処理、シランカップリング剤処理をこの順に施した。

【0091】このキャリヤー飼管付き飼管Aを用いて実施例1の場合と同様にして片面卸張り積層板を製造し、そのエッチング特性、接合強度を評価した。また、実施例1と同様にしてキャリヤー接合強度、ピンホール、マイクロボロシィディの有無を評価した。結果は表1のとおりである。

【0092】比較例1

回転するドラム状のチタン製カソードの表面(フラップ パフ研磨を実施)上に下記の組成のめっき浴により調を 析出させ幅500mm、厚み35μmの電解鋼箱を作製し た。

【0093】・裕組成:金属領90g/L、硫酸100g/ L、塩化物イオン30ppm (NaClとして)、ヒドロキ シエチルセルロース10ppm

- ·浴温:58°C、
- ・電流密度:50A/dm²

電解網絡の光沢面(チタンカソードと接していた面)を 測定したところ、Rzは2.2μmであった。

 $\{0094\}$ ついで、との上にクロムの電解めっきを連続的に行って厚み $0.05\mu m$ のクロムめっき層(別離層)を形成した。とのクロムめっき層の上に下配の条件で銅の電解めっきを行って厚み $5\mu m$ の電解調めっき層を形成した。

- ・浴組成:金属銅90q/L、硫酸100g/L 塊化物イオン30ppm(NaClとして)、ヒドロキシエチルセル20 ロース5ppm
- · 浴温: 5 8°C、
 - · 対極: DSE、
 - ・電流密度:50A/dm⁴

[0095] 得られた電解飼めっき層の表面粗度: Rzは3.0μmであった。との後、実施例1と同様にしてクロムめっき層の表面に粗化処理を施し、Rz=3.7μmのキャリヤー飼育付き飼育を得た。ついて、この粗化面の上に実施例1と同様にしてニッケルめっき、亜鉛めっき、クロメート処理、シランカップリング剤処理をとの順に施した。

【0096】とのキャリヤー銅箔付き銅箔を用いて実施例1の場合と同様にして片面銅張り積層板を製造し、そのエッチング特性、接合強度を評価した。また、実施例1と同様にしてキャリヤー接合強度、ピンホール、マイクロポロシィティの有無を評価した。結系は表1のとおりである。

[0097]

【表1】

(9)

特開2000-269837

16

表

	エッチング特性	接仓強度 (kgf/om)	キャリヤー接合強度 (kgf/cm)	ピンホール マイクロホ ロシティ (個)
英施例 1	ショート部も切断部もなし(良好)	1.1	0.02~0.03	0
実施例 2	ショート部も切断部もなし(良好)	1.1	0.02~0.03	
実施例 3	ショート部も切断部もなし(良好)	1.2	0.02~0.04	0
実施例 4	ショート部も切断部もなし(良好)	1.2	0.02~0.04	0
比較例 1	ショート部4ヶ所あり	1.3	0.04~0.10	11

接仓殖度:n=3平均值

キャリヤー接合強度:n=10の最小値~最大値

15

[0098]

【発明の効果】以上の説明で明らかなように、本発明のキャリヤー網箔付き網箔及び樹脂付き網箔は、ビンホールが無く、表面のRz値が比較的小さい値であるにもかかわらず、基材との接合強度は高く、しかもエッチング時のEf値も大きく、線間ビッチや線幅が30μm前後の高密度超微細配機を有するプリント配線基板用の網箔 20として好達である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のキャリヤー付き銅箔Aの断面構造を示*

* す断面図である。

【図2】本発明の樹脂付き銅符Bの断面構造を示す断面 図である。

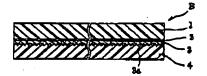
【符号の説明】

- 1 キャリヤー銅箔
- 2 剥離層
- 3 電解網めっき層
- 3a 粗化面
- 4 Bステージの絶縁樹脂層

【図1】



(図2)



フロントページの統合

Fターム(参考) 4E351 BB01 BB33 CC06 DO04 CG02

4K024 AA02 AA03 AA05 AA08 AA09

AB02 AB03 AB04 AB06 AB19

BB11 BC02 CA16 DA01 DA10 DB03 DB04 DB10 GA16

5E343 BB24 DD43 DD56 GG02

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

RAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.